

Расписание занятий в аудитории ВНИИА

ПОНЕДЕЛЬНИК

08:30 — 10:05	<ul style="list-style-type: none"> ■ ПР Затраты при производстве инновационной продукции. Основы формирования. (08.02.2021 — 08.03.2021) 🧑‍🎓 M19-612, M19-682 🎓 Герасимчук О.А., Юрков Д.И. ■ ЛАБ Конструирование (08.02.2021 — 05.04.2021) 🧑‍🎓 M19-601 🎓 Индришенок О.В., Ушков А.В. ■ ЛЕК Затраты при производстве инновационной продукции. Основы формирования. (15.03.2021 — 12.04.2021) 🧑‍🎓 M19-612 🎓 Юрков Д.И., Герасимчук О.А.
10:15 — 11:00	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛЕК Конструирование (08.02.2021 — 05.04.2021) 🧑‍🎓 M19-601, M19-681 🎓 Индришенок О.В., Ушков А.В.
10:15 — 11:50	<ul style="list-style-type: none"> ■ ПР Применение системы автоматизированного проектирования на предприятии (САПР Creo Parametric) (08.02.2021 — 08.03.2021) 🧑‍🎓 M19-612, M19-682 🎓 Козырев Д.Б.
11:05 — 12:40	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛАБ Конструирование (08.02.2021 — 05.04.2021) 🧑‍🎓 M19-601, M19-681 🎓 Ушков А.В., Индришенок О.В.
11:55 — 13:30	<ul style="list-style-type: none"> ■ ПР Материаловедение для высоковольтной электрофизической аппаратуры (08.02.2021 — 08.03.2021) 🧑‍🎓 M19-612, M19-682 🎓 Невский Р.Е. ■ ЛЕК Материаловедение для высоковольтной электрофизической аппаратуры (15.03.2021 — 12.04.2021) 🧑‍🎓 M19-612 🎓 Невский Р.Е.
12:45 — 15:15	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛЕК Основы формирования затрат разработки и последующего производства инновационной продукции (08.02.2021 — 01.03.2021) 🧑‍🎓 M19-601, M19-681 🎓 Гребенев Е.В. ■ ПР Основы формирования затрат разработки и последующего производства инновационной продукции (08.03.2021 — 05.04.2021) 🧑‍🎓 M19-601, M19-681 🎓 Гребенев Е.В.
14:30 — 16:05	<ul style="list-style-type: none"> ■ ПР Основы вакуумной техники и технологии производства вакуумных и газонаполненных приборов (08.02.2021 — 08.03.2021) 🧑‍🎓 M19-612, M19-682 🎓 Колесников С.В. ■ ЛЕК Основы вакуумной техники и технологии производства вакуумных и газонаполненных приборов (15.03.2021 — 12.04.2021) 🧑‍🎓 M19-612 🎓 Колесников С.В.
15:20 — 17:00	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛЕК Основы формирования затрат разработки и последующего производства инновационной продукции (08.02.2021 — 15.02.2021) 🧑‍🎓 M19-601 🎓 Гребенев Е.В. ■ ПР Основы формирования затрат разработки и последующего производства инновационной продукции (22.02.2021 — 05.04.2021) 🧑‍🎓 M19-601 🎓 Гребенев Е.В.
16:15 — 17:50	<ul style="list-style-type: none"> ■ ПР Радиационная стойкость ядерно-физических приборов и узлов (08.02.2021 — 08.03.2021) 🧑‍🎓 M19-612, M19-682 🎓 Бутин В.И.

СРЕДА

08:30 — 10:05	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛЕК Детекторы ядерных излучений в приборостроении 🧑‍🎓 M20-612 🎓 Эргашев Д.Э., Ибрагимов Р.Ф., Чернышева И.В.
08:30 — 11:00	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛАБ Микропроцессорная техника (10.02.2021 — 31.03.2021) 🧑‍🎓 M19-601 🎓 Бенеш П.Б. ■ ЛЕК Конструирование 🧑‍🎓 M20-601 🎓 Куропаткин А.Д., Константинов С.Г.
09:20 — 11:00	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛЕК Микропроцессорная техника (07.04.2021 — 14.04.2021) 🧑‍🎓 M19-601 🎓 Бенеш П.Б.
10:15 — 11:50	<ul style="list-style-type: none"> ■ ПР Детекторы ядерных излучений в приборостроении 🧑‍🎓 M20-612 🎓 Ибрагимов Р.Ф.
11:05 — 12:40	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛЕК Микропроцессорная техника (07.04.2021 — 14.04.2021) 🧑‍🎓 M19-601 🎓 Бенеш П.Б. ■ ЛЕК Микропроцессорная техника (10.02.2021 — 24.03.2021) 🧑‍🎓 M19-601, M19-681 🎓 Бенеш П.Б. ■ ЛАБ Микропроцессорная техника (17.02.2021 — 31.03.2021) 🧑‍🎓 M19-601, M19-681 🎓 Бенеш П.Б.
11:05 — 13:30	<ul style="list-style-type: none"> ■ ПР Конструирование 🧑‍🎓 M20-601 🎓 Куропаткин А.Д., Константинов С.Г.
14:30 — 16:05	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛЕК Элементная компонентная база электронной, электрофизической, электромеханической и ядерно-физической аппаратуры 🧑‍🎓 M20-601 🎓 Бенеш П.Б., Положенцев В.Ю. ■ ЛАБ Компьютерные технологии 🧑‍🎓 M20-601 🎓 Тюфяков М.В., Кириллова М.Д.
16:15 — 17:50	<ul style="list-style-type: none"> ■ ПР Элементная компонентная база электронной, электрофизической, электромеханической и ядерно-физической аппаратуры 🧑‍🎓 M20-601 🎓 Положенцев В.Ю., Бенеш П.Б.